



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معابر

## مکانیسم هم رسوبی سیلیکون کاربید با کبالت الکتروولیت

### چکیده

مکانیسم هم رسوبی برای کاربید سیلیکون با کبالت الکتروولیت مورد مطالعه قرار گرفت. یک مدل نظری از هم رسوبی در اینجا توسعه داده شده که بینشی کامل تر به مکانیزم هم رسوبی الکتروولیتی را از مدل Guglielmi فراهم می کند. این مدل بیان عمومی تر در رابطه با درصد وزن ذرات تعییه شده برای چگالی جریان در غلظت ذرات تعلیق مختلف برای سیستم هم رسوبی CO-SiC را ارائه می دهد که نمی تواند توسط مدل Guglielmi توصیف شود. علاقه به پوشش های کامپوزیت رسوب شده الکتروود به سرعت با توجه به برنامه های کاربردی مهندسی جدید مورد انتظار آنها افزایش یافته است. چنین پوشش هایی توسط هم رسوبی ذرات ریز خنثی در ماتریس فلزی از الکتروولیت یا حمام الکتروولس تولید می شوند. به عنوان مثال، یک پوشش کبالت در رابطه با ذرات کربید سیلیکون توسعه داده شد و بسیار موفق ثابت شده است.

اگر چه این تکنیک به طور قابل ملاحظه ای از نقطه نظر عملی توسعه داده شده است، جزئیات نظری در مکانیسم هم رسوبی به خوبی درک نمی شود. سه مکانیسم، یعنی، گنجاندن مکانیکی، الکتروفورز، و جذب ذرات خنثی بر روی کاتد، برای توضیح هم رسوبی مشاهده شده پیشنهاد شده است. اهمیت نسبی این سه فرایند را نمی توان از کار تجربی به صورت برخی از نتایج ضد و نقیض استنباط نمود. یک مدل ریاضی برای رسوب الکتروود ذرات خنثی پیشنهاد کرده است که بر اساس جذب دو مرحله پی در پی است. در مرحله اول جذب شل وجود دارد که اساساً دارای شخصیت فیزیکی است که نتایج آن درجه بالایی از پوشش کاتد توسط ذراتی است که در تعادل با ذرات در محلول تعلیق قرار دارند. این ذرات هنوز هم در محاصره یون های جذب شده و مولکولهای حلال هستند. در مرحله دوم این نمایش تجزیه می شود به طوری که جذب الکتروشیمیایی قوی ذرات در کاتد صورت می گیرد، یعنی، جذب قوی. ذرات خنثی جریان به طور دائم متصل به کاتد هستند و به تبع آن در رسوب گنجانده می شوند. فرمول بنابراین استنباط این است که

[1]

که در آن  $CP$  غلظت ذرات معلق،  $\alpha$  کسر حجمی ذرات در رسوب،  $F$ ،  $W$  و  $d$  ثابت فارادی، وزن اتمی و چگالی رسوب شده الکترود فلز، به دست آمد. پارامترهای  $i_0$  و  $A$  مربوط به رسوب فلز و در معادله Tafel ثابت هستند. به طور مشابه، پارامتر  $V_0$  و  $B$  مربوط به رسوب ذرات خنثی است.  $K$  از ایزووترم جذب لانگمور مشتق شده است و اساساً به شدت تعامل بین ذرات و کاتد بستگی دارد. اعتبار این مدل برای سیستم‌های هم رسوبی مختلف مانند  $TiO_2$  و ساختار  $SiC$  با نیکل از حمام  $A1203$ - $sulfamate$  با مس از حمام اسیدی سولفات مس،  $A1203$  با نیکل از حمام واتس، و  $TiQ2$  با مس از حمام سولفات مس اسیدی تایید شده است. با این حال، برخی از سیستم‌های هم رسوبی از کلیت این مدل سوال می‌کنند، مانند  $O_3 - \alpha AL$  با مس از حمام سولفات مس اسید و  $A1203$  با طلا از حمام سیانید. مدل Guglielmi می‌تواند درصد وزن ذرات در رسوب‌ها و جریان رابطه چگالی نشان داده شده در شکل ۱ را توصیف نماید. مدل کلی برای سیستم هم رسوبی باید توسعه داده شود.

یک عبارت ریاضی را پیشنهاد نموده اند که می‌تواند اثر علم نیرو و جنبش را توصیف نماید. Kariapper و Foster و همکاران یک مدل ریاضی از یک رویکرد آماری از اختلاط ذرات پیشنهاد نموده اند. به علت روابط پیچیده بین برخی از این عوامل (چگالی جریان انتقال، چگالی جریان محدود کننده، مقدار یون جذب شده بر روی ذرات، انتشار ضخامت لایه، پارامتر تعامل بین آزاد و جذب یون‌ها با توجه به اثر چگالی جریان، و غیره)، مقدار کار محدودی برای اثبات اعتبار این دو مدل انجام شده است.

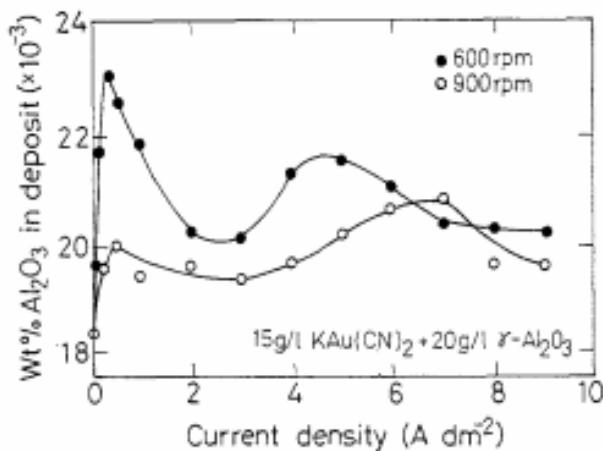
مدل کلی تری در اینجا برای توصیف مکانیسم روند هم رسوبی الکترولیتی پیشنهاد می‌شود و توسط نتایج تجربی از سیستم کپالت کاربید سیلیکون الکترولیتی تایید شده است.

## تجربی

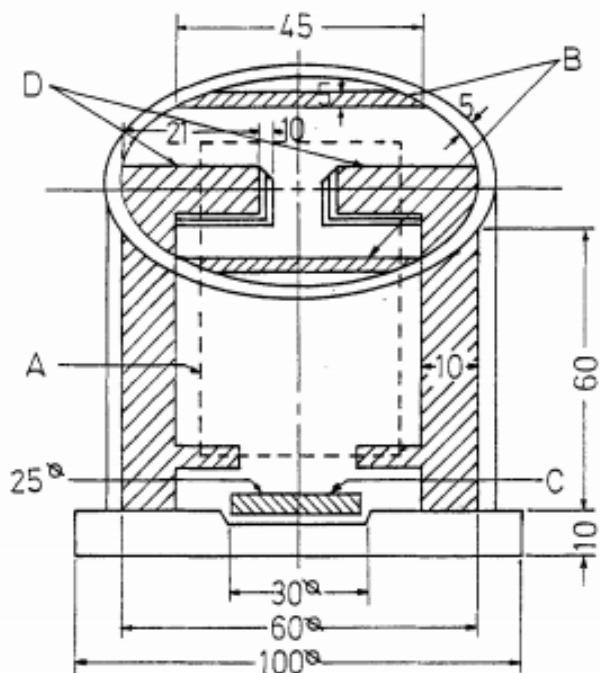
قدرت درجه ساینده کاربید سیلیکون (مواد شیمیایی  $SiC-\alpha$ ) Yakuri برای  $3\mu m$  بررسی مورد استفاده قرار گرفت. پودر کاملاً در استون حلal پاک شد. و با اسید نیتریک رقیق گرم برای حذف هر گونه ناخالصی آلی پرداخت شد، به طور کامل در آب قطر شسته و خشک شد. تمام مواد شیمیایی در درجه معرف بودند و بدون تصفیه بیشتر

DIN 3 CoSQ 9 7H20 15 گرم / DIN 3 DM 3 H206 CoC12 9 گرم / ۱۰ گرم / H3BO3 ۳ DM 3 KC1 ۲۵ گرم / و ۱۰ گرم / DIN 3 استفاده شدند. حمام سولفات کبالت با حل شدن ۱۰۰ گرم / آب مقطر آماده سازی شد.

آزمایش آبکاری در یک راکتور اکریلیک با دو تیغه (شکل ۲) انجام شد. کاتدهای برنج عمودی در مرکز راکتور طراحی شده قرار داده شدند به طوری که یکنواختی خوبی از رسوبات می‌تواند به دست آید. یکنواختی چگالی جریان در راکتور طراحی شده از توزیع ذرات رسوب شده توسط میکروسکوپ نوری کنترل شد. نتایج نشان می‌دهد که یکنواختی خوب در راکتور طراحی شده به دست آمده است. غلظت پودر سیلیکون کاربید استفاده شده در تعليق در الکتروولیت از  $10\text{ g/dm}^3$ - $2$  تغییر می‌نمود. حمام در  $30 \pm 1$  درجه راه اندازی شد، چگالی جریان به کار گرفته شده در محدوده برابر  $0.1\text{--}2\text{ A/dm}^2$  بود، pH در  $4$  کنترل می‌شد و تعداد کلی کولن  $310^\circ\text{C}$  در هر دسته بود. ورقه‌های کبالت الکتروولیت به عنوان آند به کار گرفته شدند در حالی که برنج به عنوان کاتد بودند. در این نوع باتری، الکترودها در روش معمول متصل شدند.



شکل ۱. درصد وزن ذرات در رسوب در مقابل چگالی جریان در سرعت‌های چرخش متفاوت

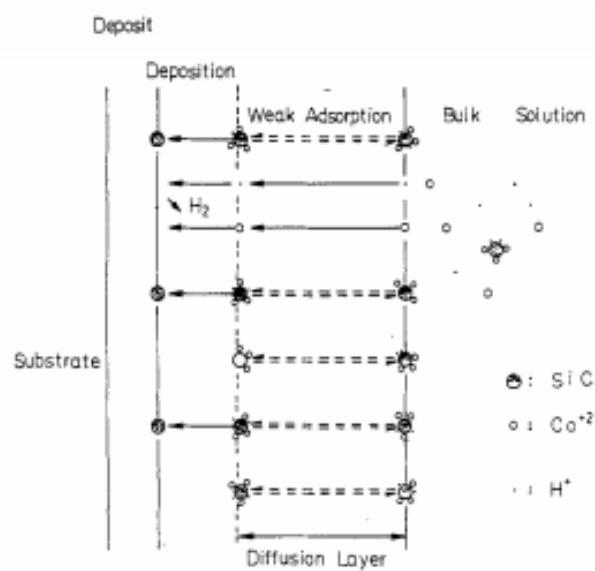


شکل ۲. جزیيات مربوط به راكتور های الکترووليتی (A) کاتد (ب) آند (C) همزن مغناطیسی و (D) تیغه ها.

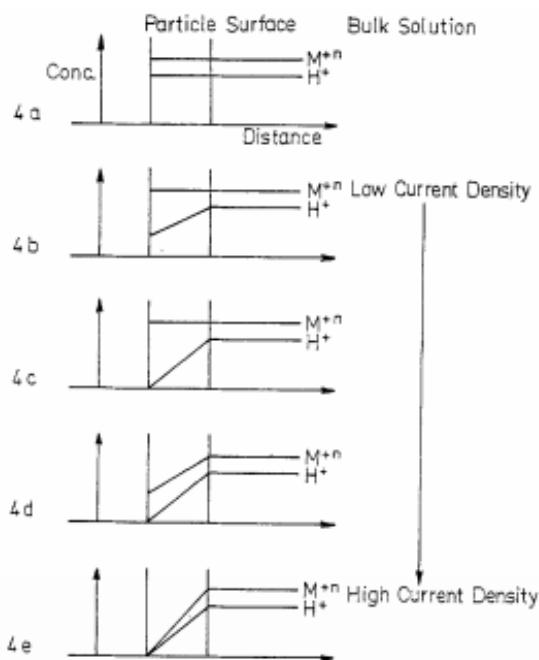
منبع تغذیه به صورت منبع جریان مستقیم به کار گرفته شد. حمام با میله پوشش تفلون مغناطیسی نوار به کار انداخته شد. میزان ترکیب در ۴۰۰ دور در دقیقه کنترل شد. وزن کل رسوب ها توسط تعادل بسیار ریز مشخص شد. درصد وزن کاربید سیلیکون در رسوب ها توسط طیف سنجی فلورسنت اشعه ایکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از این اندازه گیری، استانداردهای آماده شده و رسوبها زمین شدند و با  $1\mu\text{m}$  تعیق الماس در ۱۵۰ rpm و  $100\text{ N}$  و به مدت ۲۰ ثانیه صیقل شدند (Abramin Struers).

### مدل نظری

شرح مدل - همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، لایه جذب شده از گونه های یونی اطراف ذرات خنثی ایجاد شد در حالی که ذرات به محلول آبکاری اضافه شدند. روش آن از محلول حجمی به رسوب ذرات خنثی از طریق سه مرحله ادامه می یابد (I) ذرات عمدتاً توسط همرفت اجباری انتقال پیدا کردند (ب) ذرات با ابر جذب شده یونی خود آزادانه در سطح کاتدی جذب شدند



شکل ۳. دنباله واکنش هم رسوی در مدل پیشنهادی.



شکل ۴. پروفیل غلظت  $H$  جذب  $\S$  و شرکت یون  $\S$  ذرات در چگالی های مختلف جریان

و (III) ذرات به طور برگشت ناپذیر در ماتریس فلزی توسط کاهش برخی از یونهای جذب شده گنجانیده شدند. یونهای  $CO_2$  در محلول حجمی از طریق لایه انتشار پخش می شوند و بر روی سطح کاتد برای برآورده کردن خواسته های روند کاهش رسوی می شوند. جریان جزئی به منظور کاهش یون های  $H^+$  مصرف می شود که از

طریق لایه انتشار از محلول حجمی پخش می شوند. یون جذبی پیشنهاد شده  $H^+$  و  $CO_2$  هستند. در حالت پایدار، یک لایه انتشار و مشخصات غلظت بر روی سطح ذرات گسترش می یابد همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است. هنگامی که چگالی جریان اعمال شده کم باشد، یون های جذبی  $H^+$  در ذرات کاهش می یابند. شبیغ غلظت یون های  $H^+$  روی ذره همانطور که در شکل ۴b نشان داده شده است، توسعه می یابد. افزایش چگالی جریان، باعث کاهش غلظت یون ذره  $H^+$  می شود. غلظت  $H^+$  یون بر روی ذره در مورد محدود کننده به (شکل ۴) صفر نزدیک می شود. اگر چگالی جریان بیشتر افزایش یابد، هر دو غلظت یون های جذبی  $H^+$  و  $CO_2$  بر روی ذرات کاهش می یابد. شبیغ غلظت یون های  $H^+$  و  $CO_2$  توسعه می یابد (شکل ۴D). غلظت یون های  $H^+$  و  $CO_2$  بر روی سطح ذرات به صفر می رسد (شکل ۴E).

توسعه مدل - درصد وزن جاسازی شده ذرات با نرخ رسوب از یون های فلز و ذرات تعیین می شود. این دو فرایند به شرح زیر هستند.

رسوب فلزی - اگر چه ممکن است یونهای فلزی از محلول آبکاری و یا ابر جذب یونی بیایند، به طور عمدۀ از محلول آبکاری می آیند. از آنجا که مرحله تعیین نرخ کاهش یونهای فلزی، واکنش انتقال بار است، نرخ رسوب یونهای فلزی را می توان بدین صورت بیان نمود

که در آن  $V_m$  نرخ رسوب یونهای فلزی، گرم / دقیقه،  $K'$  ثابت نرخ رسوب فلز؛  $\alpha$  چگالی جریان،  $A/dm^2$ . راندمان جریان است؛ و  $\theta$  پوشش قوی جذب است

رسوب ذرات - سرعت رسوب ذرات با کاهش یون جذب شده بر روی ذرات شل جذب شده تعیین می شود. پروفیل غلظت  $H^+$  و  $CO_2$  در سطح ذرات به صورت نشان داده شده در شکل ۴ است.

(مورد ۱) هنگامی که چگالی جریان کم است. بر طبق مدل Guglielmi برای رسوب ذرات خنثی،  $7$ ، میزان رسوب ذرات برابر سرعت جذب قوی ذره است. فرآیند رسوب ذرات می تواند به عنوان یک فرایند الکتروشیمیایی با بیان [Tafel] در نظر گرفته شود. سرعت رسوب ذرات در مدل Guglielmi به صورت زیر پیشنهاد شد

که در آن  $V_0$  ثابت فرایند رسوب ذرات است. شبیه به ثابت یک فرایند الکتروشیمیایی و تابعی از غلظت گونه واکنش است. از آنجا که نرخ رسوب ذرات توسط کاهش یون جذب شده بر روی ذره مشخص می‌شود، این ثابت مناسب با غلظت جذب  $H^+$  بر روی سطح ذرات در چگالی جریان پایین است. غلظت پروفایل  $H^+ + Co_2$  در شکل نشان داده شده است. میزان رسوب ذرات می‌تواند بدین صورت بیان شود

که در آن  $VP$  میزان رسوب ذرات،  $k$  ثابت سرعت از رسوب ذرات  $[H^+] X = 0$  غلظت  $H^+$  بر روی سطح ذرات؛  $B1$  ثابت در معادله Tafel؛  $\eta$  پتانسیل بیش از حد  $V$ ؛  $K$  ثابت تعادل جذب سست است، و محتوای ذرات در تعليق  $g/dm^3$  است.

معادله ۴ اصلاح معادله جذب قوی در مدل Guglielmi است. غلظت یون  $H^+$  بر روی سطح ذرات برابرست با که در آن  $[H^+]^*$  غلظت یونهای  $H^+$  در محلول حجمی؛ و  $VP$ ، سرعت محدود کننده رسوب ذرات به علت کاهش یون  $H^+$  جذب شده در ذره است. جایگزینی معادله ۵ در معادله ۴ برابر می‌شود با هنگامی که مقدار ذرات در محلول حجمی،  $CP$ ، ثابت است، معادله ۶ می‌تواند بدین صورت بیان شود (مورد ۲) هنگامی که چگالی جریان بالا است - نرخ رسوب ذرات با کاهش جذب  $H^+$  و  $CO_2$  در ذره تعیین می‌شود. غلظت پروفایل یونهای  $H^+ + CO_2$  در سطح ذرات در شکل d4 نشان داده شده است. سرعت رسوب ذرات می‌تواند بدین صورت بیان شود

که در آن  $KS$  ثابت سرعت رسوب ذرات [شرکت  $S$ ] غلظت یون جذب شده  $Co_2$  در سطح ذره است، و  $B2$  ثابت در معادله Tafel است.

به طور مشابه، معادله ۸ می‌توان به صورت زیر به دست آید که در آن  $[Co_2^+]$  غلظت یون های  $Co_2^+$  در بخش عمده محلول و  $VP$ ، میزان رسوب محدود کردن ذرات با توجه به کاهش یون های جذب شده  $Co_2^+$  روی ذره است.

هنگامی که مقدار ذرات در محلول حجمی،  $CP$ ، ثابت باشد، معادله ۹ می‌توان بدین صورت باشد

(مورد ۳) هنگامی که کاهش یون جذب شده  $H^+$  و  $CO_2+$  در ذره هر دو توسط انتشار محدود شود- در این مورد، پروفیل غلظت یون های  $H^+$  و  $CO_2+$  در شکل e4 نشان داده شده است. سرعت رسوب ذرات می تواند بدین صورت بیان شود

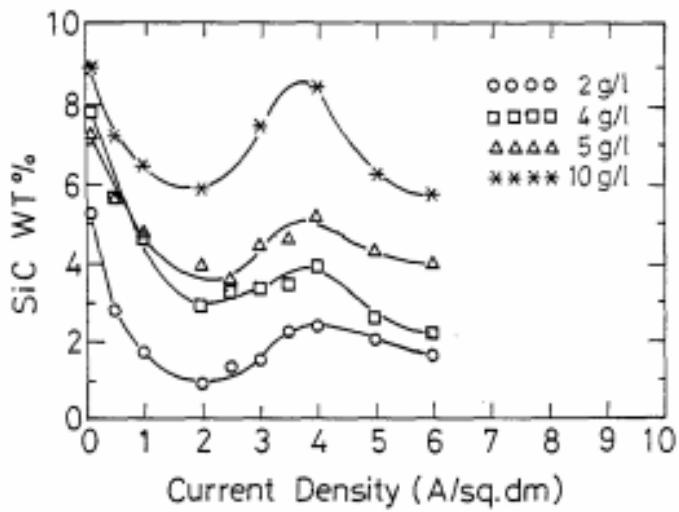
که در آن  $VP1$ ، نرخ رسوب ذرات در مورد جریان محدود کننده است در هر دو یون های جذب شده است؛ و  $K3$  ثابتی است که بستگی به ضرایب غلظت و انتقال جرم یون های  $H^+$  و  $CO_2+$  در محلول حجمی دارد. معادله ۱۱ می توان بدین صورت دوباره مرتب شود

درصد وزن ذرات در رسوبات را می توان بدین صورت بیان نمود  
پیش بینی های مدل برای درصد وزن جاسازی شده ذره را می توان با محاسبه معادله ۱۳ به دست آمده آورد.

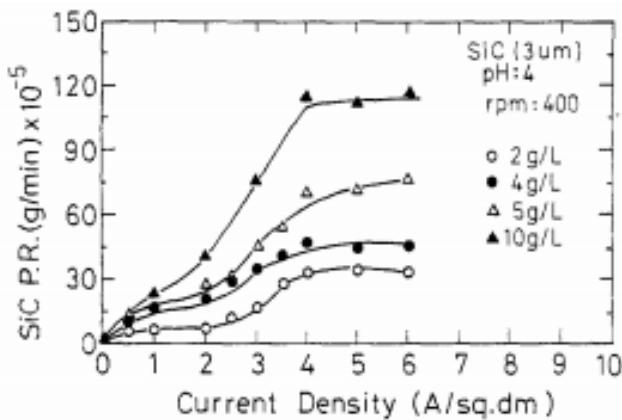
## نتایج و بررسی ها

اثر چگالی جریان بر درصد وزن ذره های جاسازی شده در مطالب مختلفی از ذرات در محلول. - اثر چگالی جریان بر درصد وزن ذره های جاسازی شده در غلظت های مختلف تعليق ذره در شکل ۵ نشان داده شده است. در ابتدا درصد وزن کاربید سیلیکون در رسوبات کاهش می یابد، سپس با افزایش چگالی جریان در ناحیه چگالی جریان کم افزایش یافت. درصد وزن کاربید سیلیکون در رسوب ها دارای یک ماکزیمم در منطقه چگالی جریان بالا است. بالاترین میزان ذرات در محلول تعليق ، به درصد وزن ذرات بالاتر در رسوبات منتج می شود (شکل ۵). نتایج نشان داده شده در شکل ۵ مشابه با شکل ۱ هستند. نشان داده شد که سیستم های هم رسوبی  $Al2O3-Al$  و  $Co-SiC$  دارای رفتار مشابهی هستند که نمی تواند توسط مدل Guglielmi شرح داده شود.

اثر چگالی جریان بر روی نرخ رسوب ذرات در محتوای مختلفی از ذرات در محلول - سرعت رسوب ذره را می توان از محصول به دست آورد



شکل ۵. اثر چگالی جریان بر درصد وزن ذرات در رسوب در محتوای مختلف ذرات در محلول ، شرایط عمل، pH برابر ۴،۰، درجه حرارت = ۳۰ و سرعت تکان دهنده = ۴۰۰ دور در دقیقه است.



شکل ۶. اثر چگالی جریان بر میزان رسوب ذرات در مطالب مختلفی از ذرات در محلول، شرایط عمل، pH برابر ۴،۰ است. درجه حرارت = ۳۰ و سرعت تکان دهنده = ۴۰۰ دور در دقیقه

کل نرخ رسوب و درصد وزن جاسازی شده ذره. کل میزان رسوب تعیین تعادل بسیار ریز تعیین شد. اثر چگالی جریان سرعت رسوب ذرات در محتوای مختلفی از ذرات در محلول در شکل ۶ نشان داده شده است. نتایج این مفهوم را میرسانند که سرعت رسوب ذره با افزایش چگالی جریان افزایش یافت و دارای میزان رسوب محدود کننده (VP, DM / H<sup>+</sup>) در چگالی جریان کم بود (۱،۰ A/dm<sup>2</sup>). هنگامی که چگالی جریان در طیف وسیعی از ۲ تا ۶ A/dm<sup>2</sup>

قرار دارد میزان رسوب ذرات با افزایش چگالی جریان افزایش می یابد و دارای دیگر سرعت رسوب محدود کننده است (VP1). با محتوا بیشتر ذره در محلول، نرخ رسوب ذره بالاتر می شود. هنگامی که چگالی جریان کم است، میزان رسوب ذرات با کاهش جذب یون  $H^+$  یون در بین ذرات تعیین می شود. از آنجا که کاهش جذب یونهای  $H^+$  در ذرات دارای یک جریان محدود کننده است، میزان رسوب ذرات دارای سرعت رسوب محدود کننده است (VP $_H$ )، همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است. هنگامی که چگالی جریان بالا باشد، نرخ رسوب ذرات با کاهش یون های جذبی  $CO_2^+$  و  $H^+$  تعیین می شود. میزان رسوب محدود کننده ذرات توسط محدود جریان کننده یون های  $H^+$  و  $CO_2^+$  جذب شده روی ذرات در چگالی جریان بالا تعیین می شود. شرح کیفی مطابق با موارد در ملاحظات نظری است. میزان رسوب محدود کننده تسهیم یافته با کاهش یون  $CO_2^+$  جذب شده روی ذره  $(V_{p,co2+})$  می تواند بدین صورت به دست آید

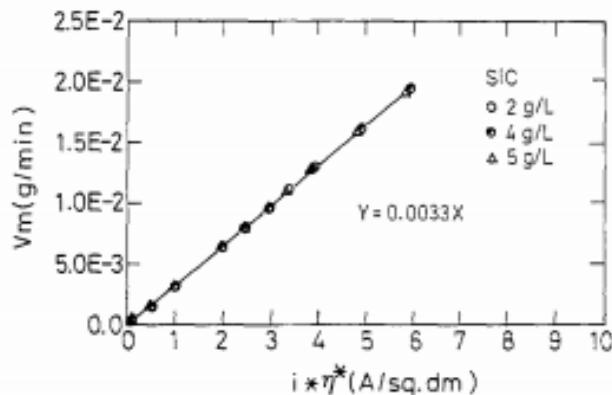
که در آن  $V_{p,1}$  و  $V_{p,h+}$  نرخ رسوب محدود کننده در چگالی جریان بالا کم و هستند. مقادیر  $V_{p,1}$  و  $V_{p,h+}$  در محتوای مختلف ذره از محلول در جدول ۱ نشان داده شده است با مقدار بالاتر ذرات در محلول، مقادیر  $V_{p,co2+}$  و  $V_{p,1}$  و  $V_{p,h+}$  بالاتر است.

اثرات چگالی موثر جریاتن بر روی نرخ رسوب یون های کبالغ در ذرات مختلف در محلول - چگالی جریان موثر را می توان از محصول چگالی جریان و بهره وری جریان به دست آورد. جریان کارایی بالاتر از ۹۰ درصد در این سیستم هم رسوبی است.

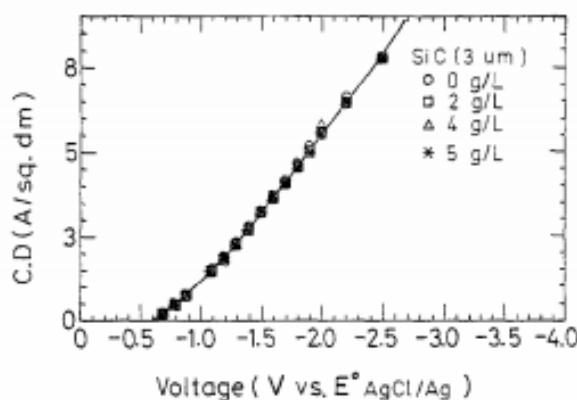
| $C_p$<br>(g/cm <sup>3</sup> ) | $V_{p,H^+}$<br>(g/min) | $V_{p,l}$<br>(g/min) | $V_{p,CO_2^+}$<br>(g/min) |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2                             | $6.0 \times 10^{-5}$   | $32 \times 10^{-5}$  | $26 \times 10^{-5}$       |
| 4                             | $18 \times 10^{-5}$    | $45 \times 10^{-5}$  | $27 \times 10^{-5}$       |
| 5                             | $25 \times 10^{-5}$    | $72 \times 10^{-5}$  | $47 \times 10^{-5}$       |
| 10                            | —                      | $112 \times 10^{-5}$ | —                         |

جدول ۱. میزان رسوب محدود کننده ذرات مختلف در محتوای مختلف ذرات در محلول.

CP، مقدار ذرات در محلول  $\text{H}^+$  و میزان رسوب ذرات محدود کنده تعیین شده توسط کاهش یون  $\text{H}^+$  جذب در در ذرات،  $\text{Vp}, \text{Co}^{2+}$ ، میزان رسوب ذرات محدود کنده تعیین شده توسط کاهش یون جذبی  $\text{Co}^{2+}$  یون بر روی ذرات،  $\text{L}, \text{VP}$  نرخ محدود کننده رسوب ذرات.



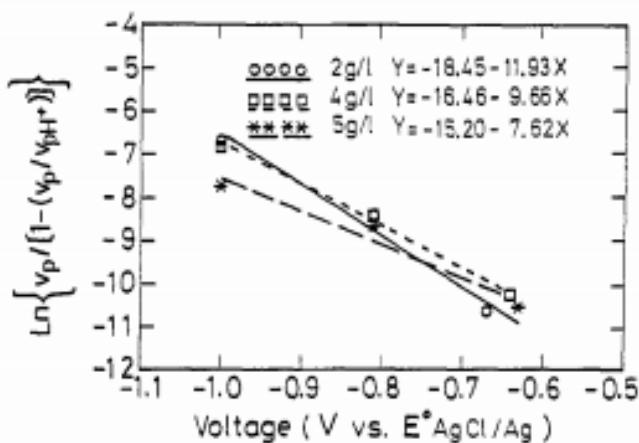
شکل ۷. اثرات چگالی موثر جریان بر روی نرخ رسوب یون های کبالت در محتوای مختلفی از ذرات در محلول، شرایط عمل، pH برابر ۴،۰، درجه حرارت = ۳۰ و تکان دهنده سرعت = ۴۰۰ دور در دقیقه است.



شکل ۸. اثر محتوای ذرات در محلول در منحنی های قطبیش ، شرایط عمل، pH 4.0، دما = ۳۰ و تکان دهنده سرعت ۴۰۰ دور در دقیقه هم.

نرخ رسوب یون های کبالت را می توان از کم کردن میزان رسوب ذرات نرخ رسوب مجموع به دست آورد. اثر چگالی موثر جریان در نرخ رسوب یون های کبالت در محتوای مختلفی از ذرات محلول در شکل ۷ نشان داده شده است.

نتایج نشان دهنده محتوای ذرات محلول بدون تاثیر بر نرخ رسوب یون کبالت است. نرخ رسوب یون کبالت در برابر چگالی موثر جریان یک خط راست است که می‌تواند به صورت زیر بیان شد مقایسه معادله ۱۵ و معادله ۲، نشان داد که نتایج تجربی سازگار با معادلات نظری است.  $0 - 1' K$  را می‌توان  $0,0033$  به دست آورد.



شکل ۹. طرح از در  $\{+ H, VP / (1 - VP / VP)\}$  در مقابل اضافه ولتاژها در چگالی جریان پایین.

| $C_p$ | $K'(1 - \theta)$ | $A_1$        | $B_1$  | $A_2$        | $B_2$  | $k_3(1 - \theta)$ | $K$   |
|-------|------------------|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------|
| 2     | 0.0033           | $e^{-18.65}$ | -11.93 | $e^{-21.68}$ | -12.76 | 422               | 0.075 |
| 4     |                  | $e^{-16.46}$ | -9.66  | $e^{-22.61}$ | -10.20 |                   |       |
| 5     |                  | $e^{-15.35}$ | -7.62  | $e^{-23.74}$ | -9.93  |                   |       |

جدول II. پارامترها در مدل های جنبشی پیشنهادی برای سیستم CO-SiC هم رسوبی.

نمودار /  $\{~O, VJ (1 - VP / VP)\}$  را برابر اضافه ولتاژ در چگالی پایین جریان – اضافه ولتاژها را می‌توان از منحنی های قطبش در محتوای مختلفی از ذرات در محلول به دست آورد همانطور که در شکل ۸ نشان داده شده است. این نشان می‌دهد که محتوای ذرات در محلول دارای اثر قابل توجهی بر روی منحنی قطبش است. نمودار  $\{+ H, VJ (1 - VP / VP)\}$  در مقابل اضافه ولتاژ در چگالی پایین جریان در شکل ۹ نشان داده شده است. خط راست در محتواهای مختلف ذره محلول به دست آمده است. نتایج مرتبط با معادله ۷ با ملاحظات نظری است.

مقایسه نتایج در شکل ۹ و معادله ۷، تقاطعات و شیب معادله ۷ را می‌توان در محتواهای مختلف ذرات در محلول به دست آورد و در جدول II نشان داده شده است.

نمودار  $[ \text{Ln}(\text{H}^+) / \text{VP} \cdot \text{H}^+ ] / (1 - (\text{VP} - \text{VP}_N) / \text{VP})$  در برابر اضافه ولتاژ در چگالی جریان بالا -

نمودار در  $\{ \text{Ln}(\text{H}^+) / \text{VP} \cdot \text{co}(\text{H}^+) / \text{VP} - \text{VP}_N \}$  در مقابله اضافه ولتاژ در چگالی جریان بالا

در شکل ۱۰ نشان داده شده است.. خطوط مستقیم در محتواهای مختلف ذره از محلول به دست آمده است. نتایج با

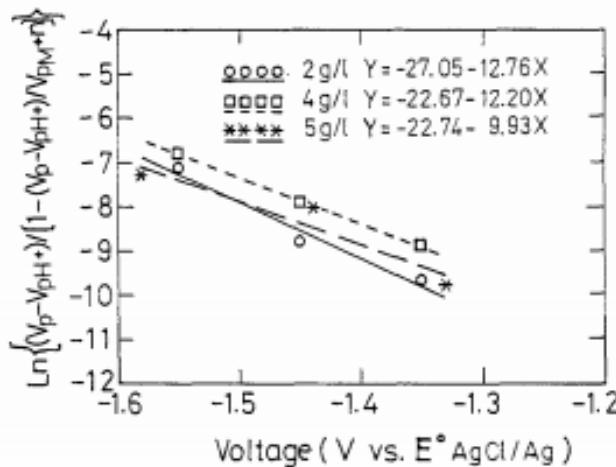
ملاحظات نظری سازگار با معادله ۱۰ است. مقایسه نتایج در شکل ۱۰ و اکولایزر ۱۰، تقاطعات و شیب معادله ۱۰

می‌تواند مقدار متفاوت ذرات در محلول را به دست دهد و در جدول II نشان داده شده است.

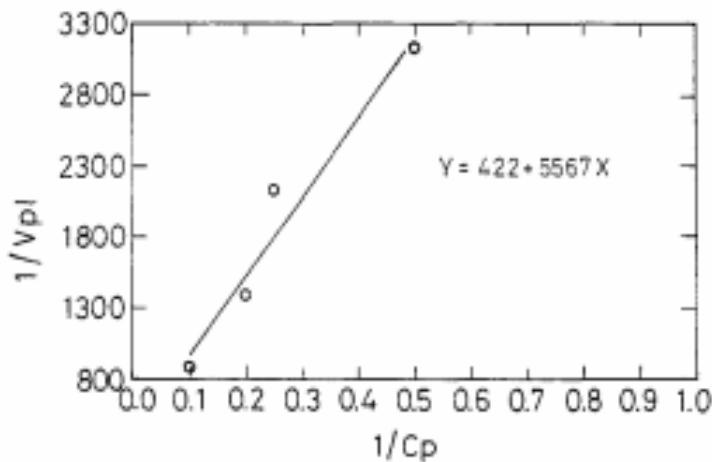
نمودار از  $Z / Vp$  در برابر نمودار  $Cp / Vp$  در مقابل شکل ۱۱ با توجه به خط مستقیم

نشان داده شده است. نتایج به دست آمده مطابق با معادله ۱۲ با ملاحظات نظری است. از تقاطع و شیب و معادله

خط راست. ۱۲، پارامترهای  $K$  و  $(1-\theta)$  و  $K$  می‌تواند به صورت نشان داده شده در جدول II به دست آید.



شکل ۱۰. نمودار  $\{ \text{Ln}(\text{H}^+) / \text{VP} \cdot \text{H}^+ \} / (1 - (\text{VP} - \text{VP}_N) / \text{VP})$  در مقابله اضافه ولتاژها در چگالی جریان بالا.



شکل ۱۱.  $V_p/1$  من در برابر  $C_p/1$ ,  $Kl, nhv$ .

| $C_p$ | $K'(1-\theta)$ | $A_1$        | $B_1$  | $A_2$        | $B_2$  | $k_1(1-\theta)$ | $K$   |
|-------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|-------|
| 2     | 0.0033         | $e^{-18.45}$ | -11.93 | $e^{-21.06}$ | -12.76 | 422             | 0.075 |
| 4     |                | $e^{-18.46}$ | -9.66  | $e^{-22.67}$ | -10.20 |                 |       |
| 5     |                | $e^{-18.33}$ | -7.62  | $e^{-23.74}$ | -9.93  |                 |       |

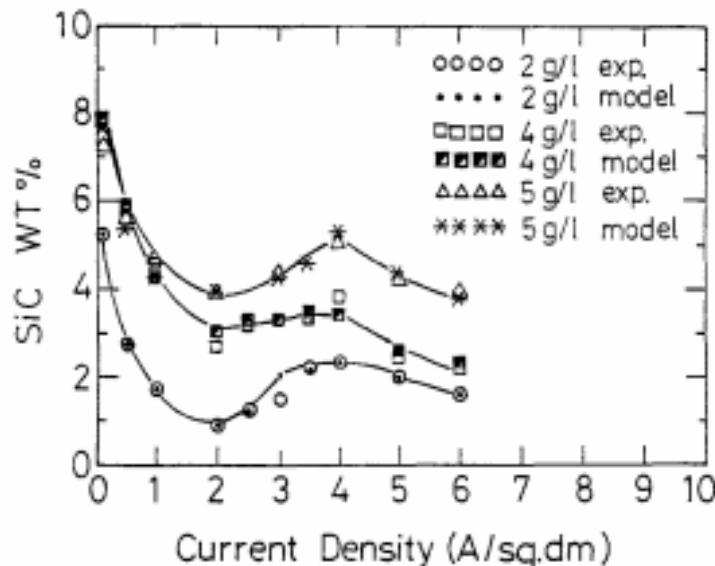
## جدول II

مقایسه نتایج تجربی و نظری - نرخ رسوب ذرات مختلف را می توان در موارد مختلف به دست آورد. در چگالی جریان پایین ، معادله. ۵ می تواند به صورت زیر دوباره مرتب شود که در آن جریان پایین ، معادله. ۵ می تواند به صورت زیر دوباره مرتب شود که در آن در چگالی جریان بالا، معادله. ۱۱ می تواند به صورت زیر دوباره مرتب شود

که در آن پیش بینی های مدل درصد وزن جاسازی شده ذرات را می توان توسط معادله ۱۳ محاسبه نمود. که در آن دست آورده از معادله ۱۵-۱۸ به دست آمده است. پارامترهای معادله. ۱۵-۱۸ را می توان از جدول دوم به دست آورد. مقایسه تجربی و نتایج مدل نظری در شکل ۱۲ نشان داده شده است. که نشان می دهد که نتایج تجربی به خوبی با نتایج مدل نظری مرتبط هستند. مدل پیشنهاد شده می تواند مکانیسم هم رسوبی سیستم SIC را به خوبی توصیف کند.

نتیجه

mekanizm h m rsoobi silikon karbid ba kibalt alktrouliyi araye shde ast. Ntayig Azmaysi, mi tواند به طور kifvi و kmi tosot mdel araye shde tosif shod. Nrx rsoob zrati tosot kahesh ion h + Co2+ dr zre tuiyin mi shond.. dr chgali pbyin jriyan, nrx rsoob zrati be tur umde tosot kahesh jzb



شکل ۱۲. مقایسه نتایج تجربی و مدل نظری محاسبات

H + ion zre tuiyin mi shod. dr chgali jriyan ba, kahesh h rion bray nrx rsoob zre mehm hstnd. paramterh mi dr mdel nteyri dr mqaiesha ba ntayig tjerbi be dast AMD. Ntayig tjerbi ba mdel shbije sazi piysh binyi shd.

تشکر

Hamayat az shorayi mli ulom (E011-02-0410 - NSC 79) and mosseh mli taiwan fnavori az Jmhorri Xلق چين azuan mi shod.

فهرست نمادها

A ثابت dr mualde Tafel mrتبet ba rsoob flizi

A1 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذرات در چگالی جریان پایین

A2 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذرات در چگالی جریان بالا

B ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذرات

B1 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذرات در چگالی جریان بالا

B2 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذرات در چگالی جریان پایین

فلزت  $\text{Co}^{2+}$  در محلول حجمی

Cp غلظت ذرات در محلول

D چگالی فلز رسوب شده

D1 تعریف شده در معادله ۱۶

D2 تعریف شده در معادله ۱۸

F ثابت فارادی

غلظت  $\text{H}^+$  جذب شده در سطح ذرات علظت  $\text{H}^+$  در محلول حجمی

K1 ثابت نرخ بیان رسوب ذرات

K2 ثابت نرخ برای بیان رسوب ذره

K3 ثابت در معادله ۱۱

K ثابت عادل در جذب سست

K' ثابت عبارت نرخ رسوب فلزی اعمالی در چگالی جریان.

I چگالی جریان اعمالی.

I0 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب فلزی

N شماره انتقال الکترون

V0 ثابت در معادله Tafel مرتبط با رسوب ذره

Vm نرخ رسوب یون های فلزی g/min

Vp نرخ رسوب ذرات. G/min

H<sup>+</sup> جذبی در ذره نرخ رسوب محدودکننده ناشی از کاهش یون

Co<sup>2+</sup> جذب شده روی ذره نرخ رسوب محدودکننده ناشی از کاهش یون

Vp,1 نرخ رسوب ذره در مورد جریان محدودکننده یون های جذب شده

W وزن اتمی g/mol

یونانی ها

H اضافه پتانسیل V

α کسر حجمی ذره در رسوب ها

β درصد وزنی ذره جاسازی شده

\* بازده جریان η

θ پوشش جذب قوی

#### REFERENCES

1. C. Buelens, J. P. Celis, and J. R. Roos, *J. Appl. Electrochem.*, **13**, 541 (1983).
2. M. Ghose and E. G. Ramachandran, *Met. Finish.*, June, 85 (1981).
3. M. Ruimi and R. Martinou, *ibid.*, July, 7 (1989).
4. M. Thoma, *Plating Surf. Finish.*, Sept., 51 (1984).
5. J. Zahavi and J. Hazan, *ibid.*, Feb., 57 (1983).
6. E. S. Chen and F. K. Sautter, *ibid.*, Oct., 28 (1976).
7. M. Gulielmi, *This Journal*, **119**, 1009 (1972).
8. J. P. Celis and J. R. Roos, *ibid.*, **124**, 1508 (1977).
9. N. Masuko and K. Mushiake, *J. Met. Finish. Soc. Jpn.*, **28**, 534 (1982).
10. M. K. Totlani and S. N. Athavale, *J. Electrochem. Soc. India*, **31**, 119 (1982).
11. A. M. J. Kariapper and J. Foster, *Trans. Inst. Met. Finish.*, **52**, 87 (1974).
12. J. P. Celis, J. R. Roos, and C. Buelens, *This Journal*, **134**, 1402 (1987).
13. A. J. Bard and L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods—Fundamentals and Applications*, pp. 27-29, 109, John Wiley & Sons, Inc., New York (1980).

## ترمودینامیک جذب روش کننده ها در نیکل قطبی محلول حمام Wafts

چکیده:

جذب کومارین، sulfonamide و P-تولوئن nitrocoumarin نیکل از محلول حمام واتس با استفاده از روش قطبش مورد مطالعه قرار گرفته است. چگالی های جریان تبادلی ( $i_0$ ) با و بدون مواد افزودنی با استفاده از ارتباط Tafel مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این عوامل اضافی، روند رسوب را مهار نمود. پوشش های سطحی محاسبه شده از مقادیر  $i_0$  مناسب الگوریتم جذب لانگمور بودند. پارامترهای ترمودینامیکی (AG2، آ، و ASA) برای جذب عوامل اضافی با استفاده از ایزووترم جذب Bockris Swinkles مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر AG2 منفی و نشان دهنده تعامل قوی و مهار واکنش از فرایند رسوب این افزودنی هستند. تعامل رسوب الکترود از نظر جذب مولکول های افزودنی در رابط فلزی محلول مورد بحث قرار گرفته است.

در سال های اخیر، تکنولوژی آبکاری الکتریکی اهمیت قابل توجهی به دلیل کاربردهای گسترده آن در صنایع فلزی به دست آورده است. سطح ردیابی افزودنی در حمام آبکاری الکتریکی برای بیان خواص تنظیمات صورت گرفته برای رسوب های الکترود استفاده می شود. این افزودنی به عنوان مهار کننده در فرآیند رسوب الکترود عمل می کنند. با این حال، آنها قاطعانه مشارکت دارند که درک عمل مهار نیاز به دانش جذب مهار کننده در رابط محلول الکترود دارد. جذب مهار کننده در طول خوردگی فلزی و رسوب الکترود قبل از آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

پوشش نیکل برنامه های کاربردی گسترده ای در صنعت خودرو، الکترونیک، صنایع مخابراتی یافته است. نیکل به طور معمول از حمام واتس حاوی آبکاری سولفون های معطر یا سولفونامیدها و کومارین موثر روشن کننده هستند. رفتار کومارین در چرخش الکترود نیکل دیسک ۷ و رابط بین جیوه محلول الکترولیت ۸ مورد مطالعه قرار گرفته است.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی